

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายผลการศึกษาและสรุปผล ประกอบด้วย ผลของอัตราไอลแก๊สในไตรเจน ผลของกำลังไฟฟ้า และผลของเวลาเคลื่อนตัวลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพลีก ลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหมายพิเศษของฟิล์ม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อภิปราย

ผลของอัตราไอลแก๊สในไตรเจน

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์

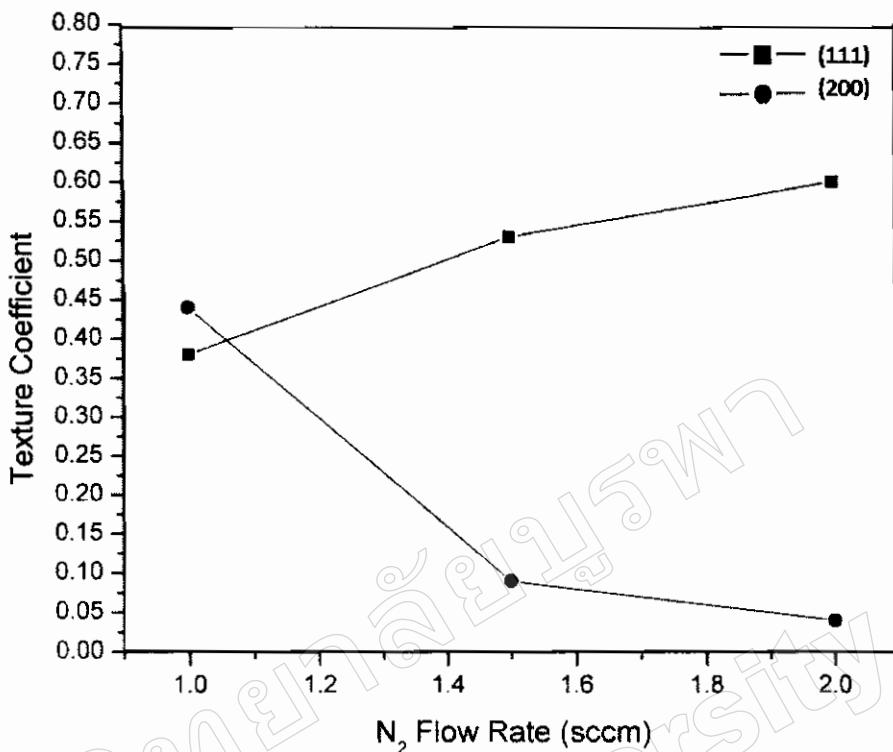
ฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนไถ่ทั้งหมด พบว่าพิเศษของฟิล์มนี้ลักษณะเรียบเนียน เมื่อเปรียบกับอัตราการไอลแก๊สในไตรเจนจาก 1.0 sccm เป็น 1.5 sccm และ 2.0 sccm พบว่า สีของฟิล์มที่เคลื่อนไถ่เปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อน เป็นสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้มตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Roquiny et al. (1999) ซึ่งพบว่า เมื่ออัตราไอลแก๊สในไตรเจนในการกระบวนการเคลื่อนเพิ่มขึ้นจาก 0 sccm เป็น 67 sccm สีของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนไถ่เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีทองและสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลแดง เนื่องจากเมื่ออัตราไอลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 0 sccm ฟิล์มที่เคลื่อนไถ่ไม่มีโครงสร้างพลีกของโลหะ ไทเทเนียมซึ่งบีดกันด้วยพันธะโลหะ (Metallic Bond) ทำให้มีอิเล็กตรอนอิสระจำนวนมาก สีของฟิล์มที่เคลื่อนไถ่จึงมีสีเทา เมื่ออัตราไอลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นฟิล์มก็เปลี่ยนไป เนื่องจากเมื่ออะตอมของไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตามอัตราไอลแก๊ส อะตอมของไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นจะเข้ารวมตัวกับอิเล็กตรอนอิสระในออร์บิทัล d เพื่อฟอร์มตัวเป็นชั้นของ ไทเทเนียมในไตรค์ด้วยพันธะโคوالเคนซ์ (Covalent Bond) เป็นผลให้พันธะโลหะและอิเล็กตรอนอิสระในฟิล์มที่จะทำอันตรกิริยา (Interaction) โดยการดูดซึ� (Absorption) และสะท้อน (Reflection) กับแสงต่อกระแทกพิเศษนี้ฟิล์มนี้จำนวนลดลง ทำให้การสะท้อนแสงและสีของฟิล์มเปลี่ยนไป (Niyomsoan et al., 2002)

2. โครงสร้างพลีกของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์

โครงสร้างพลีกของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนไถ่ทั้งหมดศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบว่าเป็นการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ทรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบ ไทเทเนียมในไตรค์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 เมื่อเปรียบอัตราการไอลแก๊สในไตรเจนจาก 1.0 sccm เป็น 1.5 sccm และ 2.0 sccm พบความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่

รายงาน (111), (220) และ (311) มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ร่านาน (200) มีค่าลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lou, Axen, Somekh, and Hutchings (1997) ซึ่งพบว่าฟิล์มบาง ไทด์เนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มีการเพิ่มแก๊สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบเท่ากับ 5% ฟิล์มที่เคลือบได้มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ร่านาน (200) สูงสุด แต่มีเพิ่มปริมาณแก๊สในไตรเจนเป็น 20% ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ร่านาน (200) กลับมีค่าลดลง ขณะที่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ร่านาน (111) มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การเปลี่ยนร่านานของฟิล์มไทด์เนียม ไตรค์ที่เคลือบได้มีอัตราไอลแก๊สในไตรเจนเปลี่ยนนั้น เป็นผลจากการระคมยิง (Bombard) ของอะตอมสารเคลือบที่มีพลังงานต่าง ๆ ขณะเกิดการฟอร์มตัวของฟิล์มนั้นผิวน้ำของวัสดุรองรับโดยพลังงานของอะตอมสารเคลือบที่ระคมยิงจะเปลี่ยนไปตามอัตราไอลแก๊สในไตรเจนเนื่องจากเมื่ออัตราไอลแก๊สมีค่าสูงอะตอมสารเคลือบมีโอกาสสูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนกันของอะตอมข้างเคียงมากกว่าในการชนที่อัตราไอลแก๊สในไตรเจนต่ำ (Kim, Park, & Park, 2012)

อย่างไรก็ได้การเปลี่ยนร่านานของฟิล์มไทด์เนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มีอัตราไอลแก๊สในไตรเจนในกระบวนการเคลือบเปลี่ยนไปนั้น ยังสามารถอธิบายได้ด้วยค่า Texture Coefficient ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณของร่านานที่สนใจว่ามีมากน้อยเพียงใดในฟิล์มที่เคลือบได้ โดย Texture Coefficient สามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนของความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของร่านานที่สนใจต่อความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของร่านานทั้งหมดของฟิล์มที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ พบว่าร่านานของฟิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราไอลแก๊สในไตรเจน ดังนี้คือเมื่ออัตราไอลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นจาก 1.0 sccm เป็น 1.5 sccm และ 2.0 sccm พบว่าร่านาน (111) มีค่า Texture Coefficient เพิ่มขึ้นจาก 0.38 เป็น 0.80 ขณะที่ร่านาน (200) มีค่า Texture Coefficient ลดลงจาก 0.44 เป็น 0.04 (ภาพที่ 5.1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kim et al. (2012) ที่พบว่าฟิล์มบาง ไทด์เนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มี Texture Coefficient ของร่านาน (111) และ (200) เปลี่ยนไปตามอัตราไอลแก๊สในไตรเจนซึ่งส่งผลต่อ พลังงานของอะตอมสารเคลือบที่ระคมยิงฟิล์มขณะเกิดการฟอร์มตัวบนวัสดุรองรับ



ภาพที่ 5-1 Texture Coefficient ของรูบาน (111) และ (200) ของฟิล์มบางไทเทนเนียมไนโตรค์ เมื่อใช้อัตราไหลดเก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มบางไทเทนเนียมไนโตรค์ จำกสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างรูบานผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเฟชเซนเตอร์คิวบิก จากรูปแบบการเดี่ยวบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ พบว่าฟิล์มที่เคลือบมีค่าคงที่แล็ตทิชอยู่ในช่วง $4.236 - 4.243 \text{ \AA}$ ซึ่งใกล้เคียงค่ามาตรฐานตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.241 \AA สอดคล้องกับงานวิจัยของ Roquiny et al. (1999) ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่ออัตราไหลดเก๊สในไตรเจนตั้งแต่ 0.5 sccm ถึง 25 sccm ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มบางที่เคลือบ มีค่าคงที่ในช่วง $4.2507 - 4.2157 \text{ \AA}$

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียมไนโตรค์ คำนวณจากสมการของ Seherter พบว่าขนาดของผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 29.9 nm ถึง 41.8 nm เมื่ออัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น ผลที่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Arshi, Lu, Koo, Lee, and Ahmed (2012) ซึ่งพบว่าเมื่ออัตราไหลดเก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นจาก 4 sccm ถึง 10 sccm ขนาดของผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 24 nm ถึง 35 nm

3. ลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหมายพิวของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลือบด้วยอัตราไหლแก๊สในไตรเจน เท่ากับ 1.0 sccm อะตอมสารเคลือบจับตัวเป็นฟิล์มน้ำหนาของวัสดุรองรับมีลักษณะเรียบ กระายตัวสม่ำเสมอเนื่องจากที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่ำ อะตอมของไนโตรเจนในกระบวนการ การเคลือบมีปริมาณน้อย ส่งผลให้ห้องเคลือบมีระยะปลดการชนเฉลี่ย (Mean Free Path) สูง พลังงานจลน์ของอะตอมสารเคลือบจึงมีค่าสูงเนื่องจากโอกาสในการชนกันของอะตอมในห้อง เคลือบมีค่าต่ำ เมื่ออะตอมของสารเคลือบตกลงบนวัสดุรองรับ จึงยังมีพลังงานจลน์มากพอสำหรับ เคลือบที่ไปทั่วพื้นผิวของวัสดุรองรับก่อนฟอร์มตัวเป็นชั้นของฟิล์ม เป็นผลให้พื้นผิวฟิล์มที่เคลือบได้มีลักษณะราบรื่น เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 sccm อะตอมสารเคลือบมี การรวมตัวคล้ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็นร่องลึก) อย่างชัดเจน และสุดท้ายมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มเป็น 2.0 sccm เนื่องจากเมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้น อะตอมสารเคลือบที่ตกเคลือบนวัสดุรองรับมีพลังงานไม่น่าพอใจ จึงเริ่มเกาะกลุ่มรวมตัวกัน ทำให้เกิดการฟอร์มตัวของฟิล์มเป็นกลุ่มก้อน

สำหรับความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้ เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มจาก 1.0 sccm เป็น 1.5 sccm และ 2.0 sccm พบว่า ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้ค่อนข้างคงที่ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 1.28 um – 1.35 um ส่วนความหมายพิวของฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 4.5 nm เป็น 18.6 nm เนื่องจากที่ อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่ำ อะตอมของไนโตรเจนในกระบวนการการเคลือบมีปริมาณน้อย ส่งผลให้ห้องเคลือบมีระยะปลดการชนเฉลี่ย (Mean Free Path) สูง โอกาสในการชนกันของอะตอมในห้อง เคลือบที่จึงต่ำ ทำให้อะตอมของสารเคลือบมีพลังงานจลน์สูง เมื่อตกลงบนวัสดุรองรับ อะตอมของสารเคลือบยังมีพลังงานจลน์มากพอทำจึงเกิดการเคลือบที่กระจายครอบคลุมทั่วบริเวณพื้นผิวที่ตก กระทนก่อนฟอร์มตัวเป็นชั้นของฟิล์ม ซึ่งเป็นผลให้พื้นผิวฟิล์มที่เคลือบได้จึงมีความหมายพิวต่ำ แต่เมื่ออัตราไหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นอะตอมของไนโตรเจนมีปริมาณมากขึ้น ระยะปลดการชน เคลือบสั้นลง ทำให้พลังงานจลน์ของอะตอมของสารเคลือบมีค่าลดลงเนื่องจากเกิดการสูญเสีย พลังงานจากการชนกันของอะตอมในห้องเคลือบ ทำให้เมื่อสารเคลือบทกกระทนกวัสดุรองรับ อะตอมของสารเคลือบจะฟอร์มตัวเป็นชั้นของฟิล์มทันที เป็นผลทำให้ฟิล์มนีความหมายพิวมาก

ผลของกำลังไฟฟ้า

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์

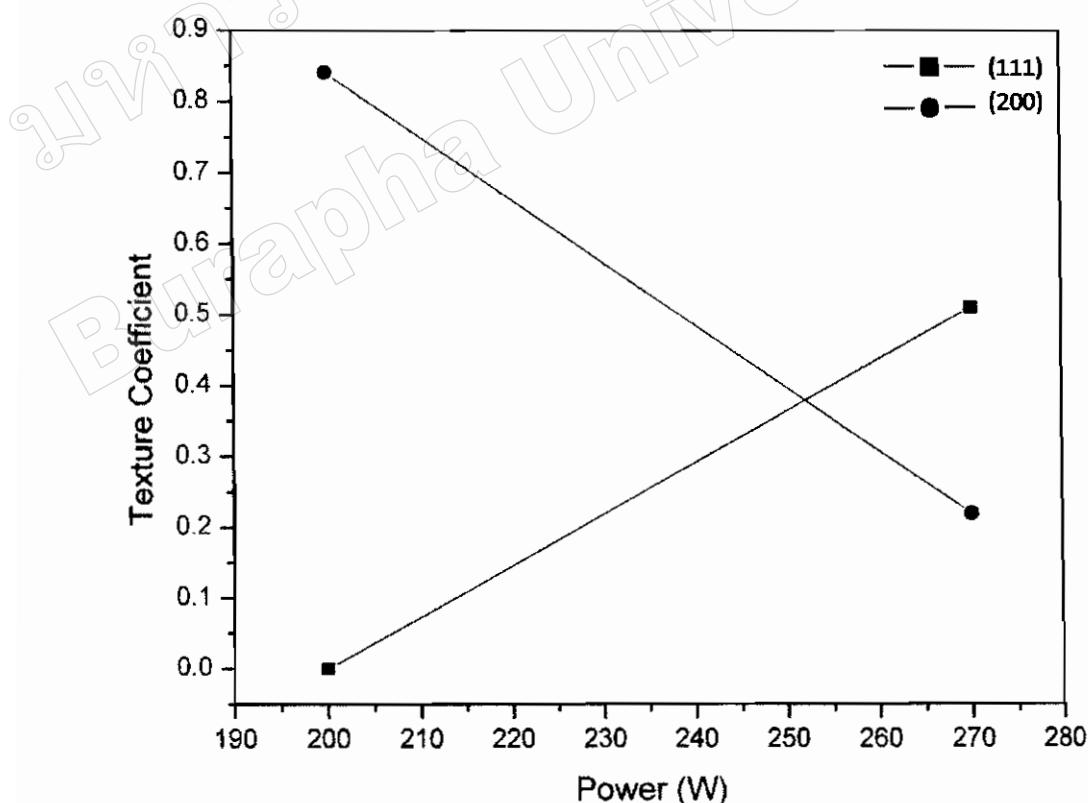
ฟิล์มบางไทเทนเนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้พบว่าผิวน้ำของฟิล์มนี้ลักษณะเรียบเนียน เมื่อเปรียกับกำลังไฟฟ้าจาก 130 W เป็น 200 W และ 270 W พบว่าสีของฟิล์มที่เคลือบได้เปลี่ยนจาก สีม่วง เป็นสีทองและสีน้ำตาล ตามลำดับ ซึ่งสัมพันธ์กับ โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้เมื่อ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD โดยในงานวิจัยนี้พบว่า เมื่อใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ (130 W) ฟิล์มที่เคลือบได้มี โครงสร้างผลึกเป็นแบบอสัมฐานและฟิล์มมีสีม่วง แต่เมื่อกำลังไฟฟ้าสูงขึ้น (200 W และ 270 W) ส่างผลให้อะตอมสารเคลือบมีพลังงานมากขึ้นทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีความเป็นผลึกมากขึ้นและสี ของฟิล์มที่เคลือบได้จะสัมพันธ์กับ โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยที่กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 200 W ฟิล์มที่เคลือบได้มีสีทองและมีโครงสร้างผลึกระนาบ (200) เป็น Preferred Orientation ถูกท้ายเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น 270 W ฟิล์มที่เคลือบได้มีสีน้ำตาลและมีโครงสร้างผลึกระนาบ (111) และ (200) เป็น Preferred Orientation สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yukimura et al. (2003) ซึ่งพบว่า ฟิล์มบางไทเทนเนียม ในไตรค์ที่มีสีทองจะมีโครงสร้างผลึกระนาบ (200) เป็น Preferred Orientation โดยสีของฟิล์มที่เคลือบได้จะเปลี่ยนไปตาม โครงสร้างผลึกของฟิล์มนั้น ๆ ซึ่งสัมพันธ์ กับพลังงานของอะตอมสารเคลือบ โดยเมื่ออะตอมสารเคลือบมีพลังงานต่ำ ฟิล์มที่ได้มีโครงสร้าง ผลึกแบบอสัมฐาน แต่เมื่อพลังงานของอะตอมสารเคลือบเพิ่มขึ้นฟิล์มที่ได้มีความเป็นผลึกมากขึ้น ทั้งนี้ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการเคลือบก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อพลังงานของอะตอมสาร เคลือบโดยตรง

2. โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์

โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้ทั้งหมดศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ตรอกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบ ไทเทนเนียม ในไตรค์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ยกเว้นฟิล์มชุดที่เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้า เท่ากับ 130 W ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แสดงว่ามีโครงสร้างแบบอสัมฐาน ส่วนฟิล์มที่ เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 200 W พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (200) และ (220) และเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มเป็น 270 W พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111), (200), (220) และ (311) โดยความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (200) มีค่าลดลงในขณะที่ ระนาบ (311) มีค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Groudeva-Zotova, Kaltufen, & Sebald (2000) ซึ่งพบว่าระนาบของของฟิล์มบางไทเทนเนียม ในไตรค์ที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนไปตามกำลังไฟฟ้า ที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ ซึ่งเป็นผลจากการระดมยิงของอะตอมสารเคลือบที่มีพลังงานต่าง ๆ ขณะเกิดการฟอร์มตัวของฟิล์มนั้นผิวน้ำของวัสดุองรับซึ่งพลังงานของอะตอมสารเคลือบ

มีค่าเปลี่ยนไปตามกำลังไฟฟ้า เมื่อจะต้องสารเคลือบตกรอบบนวัสดุรองรับที่ระดับพลังงานต่างกัน เป็นผลให้ฟล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างพล็อกเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนระนาบของฟิล์มไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มีกำลังไฟฟ้าในกระบวนการ
การเคลือบเปลี่ยนไปนั้น ยังสามารถอธิบายได้ด้วยค่า Texture Coefficient ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึง
ปริมาณของระนาบที่สนใจว่ามีมากน้อยเพียงใดในฟิล์มที่เคลือบได้ โดย Texture Coefficient
สามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนของความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของระนาบที่
สนใจต่อความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของระนาบทั้งหมดของฟิล์มที่ต้องการศึกษา¹
ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ พบร่วมกันของฟิล์มที่เคลือบได้มีการเปลี่ยนแปลงตามกำลังไฟฟ้า โดยที่
กำลังไฟฟ้าเท่ากับ 130 W ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ทำให้ไม่สามารถคำนวณหาค่า
Texture Coefficient ได้ เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 200 W เป็น 270 W พบร่วมกัน (111) มีค่า
Texture Coefficient เพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 0.51 ขณะที่รูปแบบ (200) มีค่า Texture Coefficient ลดลง
จาก 0.84 เป็น 0.22 (ภาพที่ 5-2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Groudeva-Zotova et al. (2000) ที่พบว่า
ฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มี Texture Coefficient เปลี่ยนไปตามกำลังไฟฟ้า



ภาพที่ 5-2 Texture Coefficient ของรูปแบบ (111) และ (200) ของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ เมื่อใช้กำลังไฟฟ้าต่างๆ

ค่าคงที่แลตทิซของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ คำนวณโดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบเมื่อประค่าอัตราไฟลแก๊สในไตรเจน มีค่าคงที่แลตทิซในช่วง 4.238 - 4.239 Å และตรงกับฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.241 Å

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์นั้นหาได้จากสมการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยงเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบโดยประค่าอัตราไฟลแก๊สในไตรเจนพบว่าผลึกมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 21.85 nm ถึง 39.84 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Islam et al. (2008) ซึ่งพบว่าขนาดผลึกของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้เปลี่ยนไปตามกำลังไฟฟ้า

3. ลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ที่เคลือบด้วยกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 130 W เกรนของฟิล์มรวมตัวกันมีลักษณะกลมมนกระจาบหัวผิวน้ำฟิล์ม เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 200 W พบว่าเกรนของฟิล์มเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มหนาแน่นมากขึ้น ความแหลมหรือความสูงของเกรนเพิ่มขึ้น ตุดหัวจิ้งเปลี่ยนเป็นกลุ่มของเกรนที่มีลักษณะคล้ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็นร่องลึก) เมื่อกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 270 W สอดคล้องกับงานวิจัยของ Islam et al. (2008) ซึ่งพบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทนเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้เปลี่ยนไปตามกำลังไฟฟ้า โดยผลที่ได้จากการวิจัยนี้อธิบายได้ว่า ที่กำลังไฟฟ้าต่ำ (130 W) พลังงานของอะตอมสารเคลือบยังไม่น่า กพอที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน ทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้มีลักษณะกระจาบหัวสัมมาเสมอ เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (200 W และ 270 W) อะตอมสารเคลือบที่ตกเคลือบนผิวสัมผัสรับมี พลังงานมากพอในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่โตมากขึ้น เป็นผลให้ฟิล์มมีลักษณะคล้ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็นร่องลึก) อย่างชัดเจน

สำหรับความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้พบว่าเมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 130 W เป็น 270 W ความหนาของฟิล์มเพิ่มจาก 331 nm เป็น 1113 nm และความหยาบผิวเฉลี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้น จาก 0.5 nm เป็น 21.5 nm เนื่องจากที่กำลังไฟฟ้าต่ำ ทำให้อัตราการสปีดเตอริงต่ำ ส่งผลให้จำนวนอะตอมของไทเทนเนียมที่หลุดออกมารากเป้ามีปริมาณน้อย ทำให้รวมตัวกับแก๊สในไตรเจนและเกิด การฟอร์มตัวเป็นไทเทนเนียมในไตรค์ได้น้อย เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการสปีดเตอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนอะตอมของไทเทนเนียมหลุดจากเป้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นและรวมตัวกับแก๊สในไตรเจนเกิดการฟอร์มตัวเป็นไทเทนเนียมในไตรค์ได้มากขึ้น เมื่อตัวกระบวนการวัสดุรองรับทำให้เกิดการก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มของไทเทนเนียมในไตรค์เพิ่มมากขึ้น และยังมีการเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนที่โตมากขึ้น เป็นผลทำให้ฟิล์มมีความหนาและมีความหยาบผิวเพิ่มขึ้น

ผลของเวลาเคลื่อน

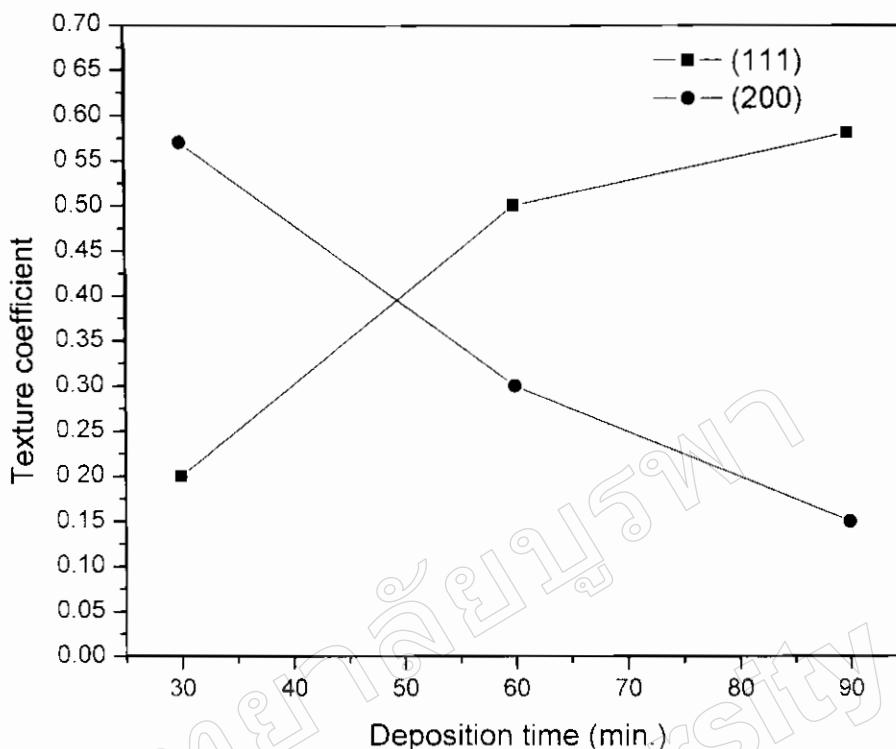
1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์

ฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนได้ทั้งหมด พบร่วมกันน้ำของฟิล์มนี้ลักษณะเรียบเนียน เมื่อประก่าเวลาเคลื่อนจาก 30 นาทีเป็น 60 นาที และ 90 นาที สีของฟิล์มเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้มตามลำดับ accord ถ่องกับงานวิจัยของ Cui, Yu, Ma, and Chu (2009) พบร่วมกันน้ำของฟิล์มเปลี่ยนตามเวลาในการเคลื่อนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงแดงและสีน้ำเงิน

2. โครงสร้างพลีกของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์

โครงสร้างพลีกของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนได้ทั้งหมดศึกษาด้วยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบไทเทเนียมในไตรค์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 เมื่อประก่าเวลาเคลื่อนจาก 30 นาที เป็น 60 นาที และ 90 นาที พบรความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) และ (220) มีค่าเพิ่มขึ้น แต่ที่ระนาบ (200) มีค่าลดลง ในขณะที่ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (311) มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย accord ถ่องกับงานวิจัยของ Lin and Chen (2000) พบร่วมกันน้ำของเวลาเคลื่อนเพิ่มจาก 5 นาทีเป็น 30 นาที ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของระนาบ (111) และ (220) มีค่าเพิ่มขึ้นขณะที่ ระนาบ (200) มีค่าลดลง การเปลี่ยนระนาบของฟิล์มที่เคลื่อนได้เป็นผลจากความร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการเคลื่อนเนื่องจากการชนของอะตอมสารเคลื่อนบนผิวน้ำของวัสดุรองรับจนทำให้เกิดขึ้นร้อนสะสนในเนื้อฟิล์มขณะเคลื่อน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดพลีกของฟิล์มนางที่เคลื่อนได้ (Guemmaz, Mosser, & Grob, 1997) ดังนั้นเมื่อใช้เวลาเคลื่อนนานขึ้นระนาบของฟิล์มที่เคลื่อนได้จะเปลี่ยนแปลงไป (Subramanian et al., 2008)

การเปลี่ยนระนาบของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ที่เคลื่อนได้มีอิทธิพลในกระบวนการเคลื่อนเปลี่ยนไปนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยค่า Texture Coefficient ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณของระนาบที่สนใจว่ามีมากน้อยเพียงใด โดย Texture Coefficient สามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนของความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของระนาบทั้งหมดของฟิล์มที่ต้องการศึกษา ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ พบร่วมกับระนาบของฟิล์มที่เคลื่อนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาเคลื่อน โดยที่ เมื่อเวลาเคลื่อนเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เป็น 90 นาที พบร่วมกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่า Texture coefficient เพิ่มขึ้นจาก 0.20 เป็น 0.58 ขณะที่ระนาบ (200) มีค่า Texture Coefficient ลดลงจาก 0.57 เป็น 0.15 (ภาพที่ 5.3) accord ถ่องกับงานวิจัยของ Chou, Yu, and Huang (2002) ซึ่งพบว่า Texture Coefficient ของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่าเพิ่มขึ้นและ Chen, Yu, and Huang (2001) พบร่วมกับ Texture Coefficient ของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (200) ลดลงตามเวลาเคลื่อน



ภาพที่ 5-3 Texture Coefficient ของระนาบ (111) และ (200) ของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ เมื่อใช้เวลาเคลือบต่าง ๆ

ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์ หาได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเฟซเซนเตอร์คิวบิก โดยอาศัยรูปแบบการเดี้ยวบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มนางที่ได้พบว่าฟิล์มนางที่เคลือบได้โดยแบรค่าเวลาเคลือบมีค่าคงที่แล็ตทิชในช่วง 4.236 - 4.256 Å สองคล้องกับงานวิจัยของ Huang, Ouyang, and Yu (2007) ซึ่งพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้โดยแบรค่าเวลาเคลือบในช่วงเวลาเคลือบมีค่าคงที่แล็ตทิชในช่วง 4.238 Å ถึง 4.247 Å และตรงกับฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.241 Å

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มนางไทเทเนียมในไตรค์นั้นหาได้จากการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเดี้ยวบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มนางที่ได้พบว่าฟิล์มนางที่เคลือบโดยแบรค่าอัตราไฟลแก๊สในไตรค์เพิ่มขึ้นจาก 24.0 nm เป็น 44.0 nm สองคล้องกับงานวิจัยของ Huang et al. (2007) ซึ่งพบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้น ขนาดของผลึกมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 8.6 nm เป็น 9.9 nm

3. ลักษณะพื้นผิว ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์

ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM

ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ที่เคลือบด้วยเวลาเคลือบเท่ากับ 30 นาที อะตอมสารเคลือบจับตัวเป็นฟิล์มนบนผิวน้ำของวัสดุรองรับมีลักษณะเรียบกระชาบตัวสม่ำเสมอ เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มเป็น 60 นาที อะตอมสารเคลือบมีการรวมตัวคล้ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็นร่องลึก) อย่างชัดเจน และสุดท้ายมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มเป็น 90 นาที เนื่องจาก ที่เวลาเคลือบต่อ (30 นาที) จำนวนของอะตอมสารเคลือบยังมีไม่มากพอ เมื่อตัดกรายงานวัสดุ รองรับและก่อตัวเป็นฟิล์มบางจึงยังไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน ทำให้ฟิล์มที่เคลือบ ได้มีลักษณะกระชาบทัวสม่ำเสมอ เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้น (60 นาที และ 90 นาที) อะตอมสารเคลือบที่ตกลงเคลือบบนผิววัสดุรองรับมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่โตมากขึ้น เป็นผลให้ฟิล์มมีลักษณะคล้ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็นร่องลึก) อย่างชัดเจน

สำหรับความหนาฟิล์มที่ได้ พบว่า เมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เป็น 90 นาที ความหนาฟิล์มเพิ่มจาก 0.55 nm เป็น 1.45 nm และความหยาบผิวเฉลี่ยมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก 6.4 nm เป็น 26.1 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang et al. (2007) ซึ่งพบว่า เมื่อประค่าเวลาเคลือบ จาก 27.5 นาทีถึง 82.5 นาที ความหนาของฟิล์มที่เคลือบได้เพิ่มขึ้นจาก 140 nm ถึง 430 nm และ ความหยาบผิวมีเพิ่มขึ้นจาก 4.7 nm ถึง 7.0 nm เนื่องจากที่เวลาเคลือบต่อ อะตอมของสารเคลือบที่หลุดจากเป้ายังมีปริมาณน้อย เป็นผลให้รวมตัวกับอะตอมของในไตรเจนและฟอร์มตัวเป็นไทเทเนียมในไตรด์ได้น้อย เมื่อเวลาเคลือบมากขึ้น อะตอมของสารเคลือบที่หลุดจากเป้าปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้รวมตัวกับอะตอมของในไตรเจนและฟอร์มตัวเป็นไทเทเนียมในไตรด์ได้มากขึ้น เมื่อตัดกรายงานวัสดุรองรับ ทำให้เกิดการก่อตัวเป็นชั้นฟิล์มของไทเทเนียมในไตรด์ เพิ่มมากขึ้น และยังมีการเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นก้อนที่โตมากขึ้น เป็นผลทำให้ฟิล์มมีความหนา และมีความหยาบผิวเพิ่มขึ้น

สรุปผล

1. ผลของอัตราไหเลเก๊สในโตรเจน

1.1 เมื่ออัตราไหเลเก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น สีของพิล์มนางเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้มตามลำดับ

1.2 เมื่อประค่าอัตราไหเลเก๊สในโตรเจนจาก 1.0 sccm เป็น 1.5 sccm และ 2.0 sccm รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่าเพิ่มขึ้น ขณะที่ระนาบ (200) มีค่าลดลง

1.3 พื้นผิวของพิล์มนางมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกระจายทั่วพื้นผิวและมีขนาดเพิ่มขึ้น ส่วนความหนา มีค่าค่อนข้างคงที่อยู่ในช่วง 1.28 nm ถึง 1.35 nm ขณะที่ ความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้น จาก 4.5 nm เป็น 18.6 nm

2. ผลของกำลังไฟฟ้า

2.1 เมื่อกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สีของพิล์มนางเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีทองและสีน้ำตาล

2.2 เมื่อประคากำลังไฟฟ้าจาก 200 W เป็น 270 W พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ระนาบ (200) มีค่าลดลง ส่วนที่กำลังไฟฟ้าเท่ากัน 130 W ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

2.3 พื้นผิวของพิล์มนางมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกระจายทั่วพื้นผิวและมีขนาดเพิ่มขึ้น ความหนาและความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 331 nm เป็น 1113 nm และ 0.5 nm เป็น 21.5 nm ตามลำดับ

3. ผลของเวลาเคลือบ

3.1 เมื่อเวลาเพิ่มขึ้น สีของพิล์มนางเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีน้ำตาลและสีน้ำตาลเข้ม

3.2 เมื่อประค่าเวลาเคลือบจาก 30 นาที เป็น 60 นาที และ 90 นาที รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (111) มีค่าเพิ่มขึ้นในขณะที่ระนาบ (200) มีค่าลดลง

3.3 พื้นผิวของพิล์มนางมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนกระจายทั่วพื้นผิวและมีขนาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ ความหนาและความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 0.55 nm เป็น 1.45 nm และ 6.4 nm เป็น 26.1 nm ตามลำดับ